

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02153324 A

(43) Date of publication of application: 13.06.90

(51) Int. CI

G02F 1/136 G09F 9/30 H01L 29/784

(21) Application number: 63308231

(22) Date of filing: 06.12.88

(71) Applicant:

SHARP CORP

(72) Inventor:

KATAYAMA MIKIO KATO HIROAKI NAKAZAWA KIYOSHI OTOKOTO HIDENORI KANAMORI KEN

INUI KIICHI

(54) **DISPLAY DEVICE**

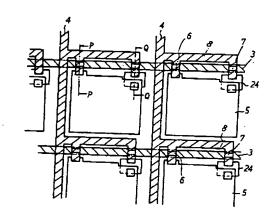
(57) Abstract:

PURPOSE: To easily detect a defect in the operation of a switching element and to easily correct a resulting picture element defect by providing a spare switching element successively to a switching element connected to a picture element electrode for opening/closing control over a driving voltage.

CONSTITUTION: Thin film transistors (TFT) 6 are arranged nearby corner parts of picture element electrodes 5 which are provided in a matrix and the TFTs 6 and picture element electrodes 5 are connected electrically. Spare TFTs 7 are arranged nearby other corner parts of the picture element electrodes 5 and the spare TFTs 7 and picture element electrodes 5 are off. A voltage is applied to all the picture element electrodes 5 through the TFTs 6 from all lines of gate bus wiring 3 and source bus wiring 4 to drive the liquid crystal over the entire surface, and then the defect of a TFT 6 is easily recognized from the defect of a picture element. When the picture element defect position is specified, light energy is projected between the spare TFT 7 and picture element electrode position to changes the off state into the on state, and the spare TFT 7 and picture

element electrode 5 are connected electrically and repaired.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio



◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−153324

⑤Int.Cl.⁵	識別記号	庁内整理番号	砂公開	平成2年(199	0)6月13日
G 02 F 1/136	5 0 0		01 L 29/78	3 1 1	A※
G 09 F 9/30	3 3 8		求 未證求 記	背求項の数 1	(全6頁)

会発明の名称 表示装置

②特 顏 昭63-308231

20出 願 昭63(1988)12月6日

明 幹 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 ⑫発 片 山 @発 明 博 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 加 麼 耷 シヤープ株式会社 72発 睭 沢 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 凊 シャープ株式会社 内 個発 明 則 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 መ出 題 人 シャープ株式会社 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 四代 理 人 弁理士 杉山 殺至 外1名 最終頁に続く

明 ## **#**

 発明の名称 表示装置

2. 特許請求の範囲

1. 少なくとも一方が透光性を有する上下一対の 善な関に印加電圧に応答して光学的特性が変調 される表示媒体が挿入され、前配一方の基板内 面には表示パターンを生起する複数の絵楽電極、 設会子及び前配絵楽電極と絶線層を介して非導配 表示が扱った子僧スイッチング素子が配列 され、該子のは、からでは、ないでは、 は少なくとも前記絶線層を介して対照する相互 の接続のでは、 は少なくとも前記絶線層を介して対関する相互 の接続のによってとを特徴とする 表示媒体から隔離されていることを特徴とする 表示媒体から隔離されていることを特徴とする 表示装数。

3. 発明の詳細を説明

く産業上の利用分野>

本発明は表示用絵素電極にスイッチング素子を 介して駆動信号を印加することにより表示を実行 する表示装置に関し、特に絵楽電極をマトリック ス状に配列して高密度表示を行なうアクティブマ トリックス駆動方式の表示装置に関するものであ る。

く従来の技術>

をスイッチングするととによりその間に介在する 液晶、B L 発光層あるいはプラズマ発光体等の表 示媒体の光学的変調が表示パターンとして視認さ れる。

〈発明が解決しようとする問題点〉

絵案電極にスイッチング素子を連結して高密度の表示を行なり場合、非常に多数の絵案電積とスイッチング素子を配列するととが必要となる。しかしたがら、スイッチング素子は基板上に製作した時点で動作不良案子として形成されるととが多り、このような不良素子に連結された絵案電極は表示に寄与しない欠陥となる。この欠陥をとなる。またの製作を設置であり、特に絵案数が10万個~50万個以上もある大型表示パネルではほとんど不可能とされている。

絵名欠陥を修復する技術としては、特開昭 6 1 - 1 6 8 6 1 9 号公報に示される如く、絵素電積 1 個当 り複数個のトランジスターを設け、一方のト ランジスターのみを絵案電優と接続し、絵葉電優

触された金属の一部が絵楽電衝と対向電極の間に 介在する液晶等の表示媒体に混入され、表示媒体 の光学的特性を著しく劣化することによる。従っ て、上記従来の絵素欠陥修復方式はいずれる表示 パネル組立前即ら表示媒体挿入前のトランジスメ 一差板製作プロセスで適用されている。しかした がら前述した如く、トランジスター基板製作段階 でトランジスターの不良を検出するととは非常に 困難であり、多数の絵素電極に応じて配列形成さ れるトランジスター個々の動作特性を全数にわた って電気的に検査するためには極めて高精度の測 足機等を使用しなければならない。このため検査 工程が素雑となり量産性が阻害されかつコスト高 になるといり結果を招き、絵素数の多い大型表示 パネルには利用することができないというのが奥 情である。

<問題点を解決するための手段>

本発明は上述の問題点に鑑み、スイッチング素 子の動作不良を容易に検出することができかつそ れによって生ずる絵素欠陥を簡単に修復すること と接続されたトラングスターが不良の場合はこのトラングスターと絵書電優をレーザートリコーや超音波カッターにより切断して他方のトランジスターを絵書電優と接続する技術が提唱されている。またこの場合のトラングスターと絵書電極の接続手段としては、微小な導体をディスペンサー等で付着させる方法、基板上にAu、AL等を配しレーザ光を照射してAu、AL等を配いている。さらに特開昭ら1ー56389にはレーザ光を照射して金属を溶解させることにより金属層相互間を電気的に接続する技術が開示されている。

しかしながら、上記従来の欠陥修復技術は、欠陥を検出した後レーザ光照射により金属を蒸発再付着あるいは局部的に密放して電気的に接続する方式であり、 表示パネルを組み立てる前のトランシスター 遊板製作過程で利用しなければならないものである。 その理由は、表示パネルを完成させた後では、レーザ光照射によって蒸発あるいは溶

が可能を構造を有する表示装置を提供するもので ある。即ち、本発明の表示装置は、要示パターン を生起するために扱示パネル基板上に配列された 於米電極に対して、枢動電圧の開閉制御用として 接続されたスイッチング素子に並設して予値のス イッチンク素子を設けている。この予備スイッチ ング素子は比較的薄い絶縁層の介在によって予値 スイッチング累子飼電極と絵素電極間が非導通状 翅に置かれている。またとの予備スイッチング芸 子側電視とこれに対置する絵象電極部位は絶縁保 護膜によって被覆されておりこれによって表示鉄 体から隔離される。絵素電極が配列された表示パ ネル基板とこれに対向する他方の表示パネル基板 の間には絵楽電極に印加される駆動電圧に応答し て光学的特性が変化する表示媒体が介押されてい る。さらに一対の表示パネル基板の少なくとも一 方は透光性であり、との透光性基板を介して外部 より光エネルギーが上記予備スイッチング案子側 電極と絵素電極部位の間に照射されてその間の絶 緑層が破壊され、予備スイッチング累子と絵素電

歴期の導通を得るととが可能な構成となっている。 <作 用>

上記標成から成る表示整度を全面駆動即ち全絵 紫電極に同時に駆動電圧を印加することにより、 絵素電極に接続されたスイッテング素子の不良は 先学的に容易に検出される。全盤素電極を同時駆動すれば、これに対応する表示媒体は駆動電圧に 応じた光学的変調を生起するが、スイッチング素子が不良の場合はこの光学的変調が起こらず絵素 欠陥として観察されることに なる。この絵素 策陥は 絵素電極数が数十万個以上配列されていたとしても拡大レンズ等を使用すれば肉眼でも容易に識別が可能である。

絵案欠陥部位が特定されると外部より透光性の 表示パネル苗根を介して予備スイッチング案子側 電極と絵素電極部位間に光エネルギーを服射し、 電極金属を辞解するとともに非導通状態を維持し ていた絶縁層を絶縁破壊させて予備スイッチング 案子と絵案電極を電気的に接続する。また必要に 応じて絵素電極に接続されていた不良のスイッチ

ガラス基板 1 表面に Ta2O5,A62O8 又は Si8N4 等から成るペースコート度2が厚さ3000歳~ 9000~程度被援され、との上に走査信号を供 給するゲートバス配線8とデータ信号を供給する ソースパス配線4が格子状に配列されている。ゲ ートバス配舶 8 は一般に Ta, AL, Ti, Ni, No等 の単層又は多層金属で形成されるが、本実施例で はTaを使用している。ソースパス配額46同様 の金銭で形成されるが本実施例ではTiを使用し ている。ゲートパス配線3とソースパス配線4の 交差位置には後述するペース絶縁膜が介在されて いる。ゲートバス配線 8 及びソースバス配線 4 で 囲まれた矩形の領域には透明導電膜(ITO)か ら成る絵素電板5が配置され、マトリックス状の 絵書パターンを構成している。絵素電極5の隔部 付近にはTFT6が配置され、TFT6と絵来電 極 5 は電気的に接続されている。また絵紫電振 5 の別の関部付近化は予備TPT7が配置され、予 偏TFT7と絵来保極 5 は非導通状態で対置され ている。TPT6及び予億TFT7はゲートバス

く実施例>

第1図は本発明の1実施例を示す液晶表示装置の構成図であり、第1図(A)はTFT基板の平面説明図、第1図(B)は第1図(A)のP-P 断面部に対応する液晶表示装置の断面図、第1図(C)は第1図(A)のQ-Q 断面部に対応する液晶表示装置の断面図である。

本実施例はアクティブマトリックス駆動方式で TPTを開閉制御することにより絵案電極を選択 する透過型の液晶表示装置を例示しているが、反 針型の液晶表示装置であっても同様である。

配献 3 上に並設され、ソースパス配額 4 とは枝配線 8 で接続されている。

TFT6付近の構成は第1図四に示す如く、ゲ −トパス配線8の一部に形成されるT a のゲート 館属 9、 ゲート電極 9 の表面を陽極酸化して得ら れるて*205 から成るゲート絶縁膜10、との上 を催ってほぼペースコート膜2の全域に延設され、 ゲート砲繰換を兼ねるSiNェ(例えばSiaN4)か 5成るペース絶縁膜11、アモルファスシリコン (a-Si)から成る真性半導体層12、真性半導 体層12の上面を保護するSINェから成る半導体 保護膜13、ソース、ドレイン電極とのオーミッ クコンタクトを得るための a-Siから成る n 型半 選体層14が順次積層され、 n型半導体層14上 にはTi,Ni,Aと等から成り枝配線8と接続され たソース電極15、絵案電極5と接続されたドレ イン電極16が並設された構造から成る。ドレイ ン電極16の端部と接続された絵素電極5はペー ス絶縁膜1l上化パターン形成されている。ペー ス絶録[11の厚さは1500Å~6000Å程度が適

当であるが、本実施例では2000Å~3500Åに設定している。TFT6上面及び絵表電極5の上面を使って段慄全面にSiNxから成る保護膜17が被煙され、この保護膜17上に液晶分子18の配向を規制するSiO2、ポリイミド系樹脂等の配向層19が堆積されている。保護膜17の厚さは2000Å~10000Å程度が適当であるが、本実施例では500Å而後に設定している。尚、ベース絶縁膜11及び保護膜17としてはSINx以外にSiOx,Ta206,AL203 その他の酸化物や窒化物を用いることができる。また保護膜17は全面被復する以外に終業電極5の中央部で除去した認めき構造としてもよい。

終案電紙5の形成されたガラス基板1に対向する他方のガラス基板20の内面にはカラーフィルタ暦21,絵素電極5に対向する対向電極22及び配向隔23が重量形成され、カラーフィルタ暦21の周囲には必要に応じてブラックマトリックス(図示せず)が設けられる。

上記一対のガラス基板1,20の間には表示媒

と金橋片 2 5 上の絵書 電板 保護 展 1 7 化よって完全 に被覆されている。 継手金属 層 2 4 と 位 で で で で で で で で で な な は 1 6 a 及び 金 国 片 2 5 間 に 砂 は な で か で は 1 0 0 0 Å ~ 7 0 0 0 Å を は し で め き 、 その 厚 さ は 1 0 0 0 Å ~ 7 0 0 0 Å を は か さ か な か 本 地 緑 膜 1 1 を 利 用 し で い か か と の 0 0 Å ~ 3 5 0 0 Å 化 設 定 さ れ る 。 ま た い レ イ ン で 極 延 設 端 1 6 a 及び 金 属 片 2 5 上 の 保 延 膜 1 7 は 死 で め る ぶ 品 分 子 1 8 と 阿 旭 し た た シ で な が は で の む ろ が 、 な た か で は て ア で の で な で か る が な た で な が ら の 0 Å 前 後 に 設 定 さ れ る。

上配構成から成る液晶袋示装盤のゲートパス配線3及びソースパス配線4の全ラインから全絵素 電板5 に T F T 6 を介して駆動電圧を印加し、液晶を全面駆動する。 T F T 6 が不良の場合、液晶分子18 は配向変換動作が不完全となり、これによって絵素欠陥が容易に視認される。検出された

体としてねじれ配向されたシィステッドネマチック液晶分子 1 8 が封入され、絵楽電標 5 と対向電 概 2 2 間の電圧印加に応答して配向変換されると とにより光学的変調が行なわれる。

次に予備TFT7付近の構成について第1図(C) とともに説明する。予備TPT1のトランジスタ - 索子部の構造は上記TFT6と同様である。ゲ ート電極9と所定距離だけ離れたペースコート區 2上にゲート電極9と同様なTa,Ni,Aも又はTi 等から成る継手金属層 2 4 が島状に形成されてい る。この継手金属暦24はゲート電極9の形成時 化同時化パターン形成するととができる。継手金 国届24上には上述したペース絶縁膜11が堆積 され、との上に予備すりて1のドレイン電極16 の延設端16gが数度されている。また絵素電板 5 の端部は継手金属層 2 4 上のペース絶縁膜 1 1 上にTi,AL,Ni 又はTa 等から成る金属片 2 5 とともに残磨され、ドレイン電極16の延設端 1 6 a とは離開されており、双方は非導通状態を 維持している。ドレイン電伍16の延設端16a

絵束欠陥部は第2図に示す如く外部より下方のガ ラス基板 1 又は上方のガラス基板 2 0 を介してレ - ザ光,赤外級。電子ビームその他の熱艇を光エ オルギーとして予備IFT1個の継手金属層24 た向かって取射する。本実施例ではYACレーザ 光を用いた。レーザ光が照射されると継手金属層 24,ペース絶縁膜11,ドレイン電極延設端 16 a は相互に密解し、層間絶縁層が絶縁破壊さ れ、ドレイン電板16と継手金属層24が導通状 想となる。同様に絵案電係5側の金属片25と継 手金属暦246レーザ光が風射されると互いの金 國が解解接触して導通状態となる。従って、予値 TFT1のドレイン電板18と絵楽電板5が電気! 的に接続されることとなる。とのとき、不良の 「FT6と絵素電極5間の電気的接続は必要に応 じてレーザ光照射により切断することができる。 継手金属層24,ペース絶縁膜11,ドレイン電 板延設端16a、金属片25のレーザ照射による 相互帑解は保護膜17によって被獲されているた め放品から隔離されて進行することとなり、従っ

て溶解金属によって液晶が汚されるととがない。 保護風17は透明絶碌体でありレーザ光を透過させるため、レーザ光は金属材に吸収されてレーを 瞬時に加熱溶解させるように働く。従ってレーザ 光照射に腰して金属材ととれに挟まれた層間を破壊 層は互いに溶解混合されるが保護順17が破壊されることはない。またレーザ光の照射された消失 し、放晶は元の配向状態に復元されるととが実験的 に確かめられた。以上により、不良TFIに接続 された絵素電極の欠陥は予備TPIによって修復 されることになる。

予備TFT7と絵案電隔5の配置構造は上記以外に第3図あるいは第4図に示す構造とすることもできる。第3図は予めペース絶縁膜11にスルーホールを設け、継手金関層24と金属片25を接続しておいてTFT6不良時に予備TFT7のドレイン電極延設端16aと継手金属層24のみを光エネルギーで電気的接続するものである。また第4図は継手金属層24を廃止し、予備TFT

以上辞説した如く本発明によれば、スイッチング素子の動作不良が光学的に極めて容易に検出でき、かつ検出された絵素欠陥を表示パネル作製後に簡単に感復することができる。また検査工程及び修復工程が容易であり量産性も確保されるため、表示装置としてのコスト低減にも寄与するものである。

4. 図面の創単な説明

第1図(A)(B)(C)はそれぞれ本発明の1実施例を示す液晶表示装置の平面図、P-P斯面図、Q-Q 断面図である。

第2図は予備『PTと絵楽電極のレーザ照射に よる接続状態を説明する模式構成図である。

第3回及び第4回は本発明の他の実施例の説明 に供する予備TFT付近の存成図である。

 1,20…ガラス基板
 6…TFT 7…予備

 TPT 9…ケート電極
 11…ペース絶縁膜

 15…ソース電極
 16…ドレイン電極
 17…

 保護膜
 18…液晶分子
 19,23…配向層

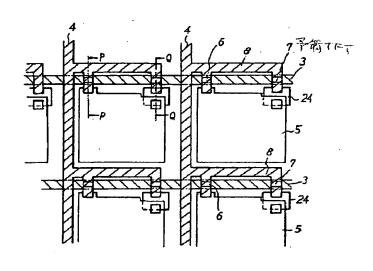
 21…カラーフィルタ
 22…対向電極

代理人 弁理士 杉 山 縠 至(他1名)

7のドレイン混極短数端16aを金属片25の底下にベース絶機膜11を介して配置し、光エネルギー照射によって双方を直接溶解接続するものである。第8図、第4図においてドレイン電極延設端16aと金属片26は互いに逆の関係で構成されていてもよいことは明らかである。さらに表示パネル基板としてはレーザ照射を可能とするため少なくとも一方の基板が透光性を有する部材にガラス、ブラスチック等)を用いることを要するがベースコート膜2は必ずしも必要ではたく廃止してもよい。

上記実施例はアクティブマトリックス型液晶表示装置について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、MIM業子、ダイオード、パリスタ等の積々のスイッチング素子を用いて表示パターンを得る広範囲の液晶表示装置に適用可能であり、表示媒体として海膜発光層、分放型EL発光度、ブラズマ発光体等を用いた各種表示装置としても利用するととができる。

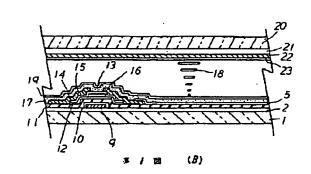
く発明の効果>

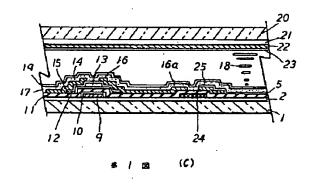


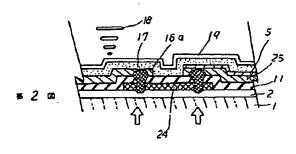
(A)

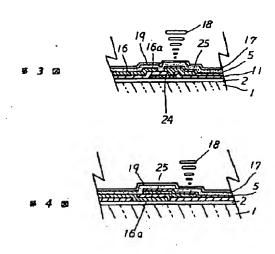
-219-

特閒平2-153324(6)









第1頁の続き

®Int. Ci. ⁵

識別記号

庁内整理番号

H 01 L 29/784

@発明者 金 森

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

@発明者 乾

谦.

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内